# 液体キセノングループ報告

# グループ内レビュー、2009年4月9日、KEK 田内利明

KEK:冷凍・純化システム、PMTシステム、TPC、テスト 田内利明、真木晶弘、春山富義、田中秀治、三原智、佐伯学行 笠見勝裕(冷凍システム構築)、鈴木祥仁(モニター:Labview) 佐賀大:TPC、TPC/PETシミュレーション、テスト 杉山晃、東貴俊(D2) 東大:TPCテスト 森研究室、金子大輔(M2) 放医研: PETとしての性能仕様とシミュレーション 熊田雅之、富谷武浩、寅松千枝 横浜国大:液体キセノン基本特性 中村正吾 協力支援:KEK素核研回路室、田中真伸氏 レビュワー: 宮島光弘氏(早稲田大)、海野義信(KEK)



なし

# 2. 学会発表等

(1) 平成21年3月27-30日、日本物理学会第64回年次大会(予定) 金子大輔(東大素セ)『次世代型PETに向けたLXeTPCのR&D』 東貴俊(佐賀大理工)『液体キセノンTPCで用いるフロントエンドエレクトロニクスの ためのASICデザイン』 (2) 平成21年3月12-17日、TIPP09, ポスターセッション 金子大輔 "Test of liquid xenon TPC for PET application"(Bio.Medic.Mat.) 東貴俊 "ASIC design and fabrication for front end electronics of liquid xenon **TPC**"(FrontEnd) (3) 平成20(2008)年1月25日、TXテクノロジー・ショーケース・イン・ツクバ 2008のポ スターセッション (4) 平成19(2007) 年7月30日、次世代PET研究会 真木晶弘 (KEK) 『液体キセノンTPC-PET』 (5) 平成19(2007) 年3月2日、新技術説明会(JST主催) 田内利明(KEK) 『次世代PET - 液体キセノンタイムプロジェクションチェンバー (TPC)を用いたTXePET』 ;特許出願番号:2007-035703

### 3. 学位取得

平成21年2月、 金子大輔、修士論文、東京大学、『次世代PETに向けた液体キセノンTPC の研究開発』

### 4. 外部資金獲得状況

2009年度 科研費申請中(基盤B, 医療分野) 不採択 研究課題: PET用液体キセノンTPC・ガンマ線検出器の開発研究

# 2008年度計画(予算承認後)

## 1. TPCの基本性能測定

現在の真空テスト容器とプロトタイプ(5cm ドリフト、 PMT2本)を使用 して、シンチレーション光そして電荷シグナルの基本的測定方法の確立を行 う。液体キセノンの純化方法の確立も行う。 3. エレクトロニクスの基本設計 エレクトロニクスシステムグループの協力の下に、フロントエンドASICチッ

プを設計・製作を行う。

4. TXePET シミュレーション (GATE, 性能評価)

- 放医研メンバー?、新人?

## 測定器開発室レビュー(1/27,2009)

### 宮島さんからのアドバイス

- 1. 次回の実験提案
  - Gap:lcm
  - Pressure : Range of  $\alpha = 1 \text{ cm}$
  - Source :  $\alpha \geq \gamma$
  - 実験手順
    - ・ガス状態で、飽和の確認とα線の波高スペクトル 矩形分布からAmp系の簡単(2点)な較正 - 0.6E<sub>α</sub> to E<sub>α</sub>
    - o ガスを除いて、真空を約1 x 10<sup>-5</sup> Pa
    - o 液化;できたら早く、純度の点
    - o 電荷信号
      - ガスで決めた較正値から電荷量を見る
        - $\alpha : 0.05 E_{\alpha}$
        - γ : E <sub>γ</sub>
  - 実験(2月中に出来たら)
  - 液化する前に、ガスの状態で循環・純化したほうがよい(キセノンガスでTPCなどの検出器システムを洗浄する)。そのとき、できればベーキングを 行う(PMTなどにより低温でも価値があると思われる)。

### 2. 開発項目

以下の2つの項目の開発も行うこと

- 真空・高圧(ガス圧)用の100KV耐圧のフィードスルーコネクター
- 真空・高圧 (ガス圧) 用の多芯フィードスルーコネクター

### 海野さんからのアドバイス

ASICチップの低温(-100°C)特性のシミュレーションも行うこと。

### その他

Q:メンバーのFTEはそれぞれいくらか?

- C:もし、スタッフのFTEが少ないとき、当初目的を遂行できないのではないか。 一般的に、そのような場合、測定器開発室からの支援は不適となる。 Q:純度モニターをすべきである。ガスクロ等で少なくともppmレベルを調べること。
- Q:TPCのない最も簡単なPMTのみの検出器で、シンチレーション光による純度の測定をすべきではないか。
- Q:やはり、液化速度を1時間程度にすべきと思う。測定器の入れ替えや純度を保つ上でも。
- Q:シンチレーション光と電離電荷とで、不純物の影響は同じであるのか。
- A:前者は水による175nmの光の吸収、後者は酸素などの不純物に感度がある。ただし、使用しているゲッターはこれらものを同時に除去し総不純物の量を (仕様で)ppbにする。
- Q: Pre-Ampが低温(-100°C)で正常に動作しているのか。
- A:使用しているA250(AMPTEK製)のカタログでは-55℃まで保証されている。 液が溜まっている状況で、テストパルス入力により動作を確認している。 このとき、200MHzノイズはローパスフィルターで1/10の±2mVとしている。
- Q: 次回の実験でFETやfeedback C/Rを分離することとなっているが、ノイズ等問題とならないのか( すでに確かめられている今の状態のほうがよいので はないか)
- A:現在、その配線で試験を行っている。正常の動作を確認して使用する。この変更は200MHzのノイズを除去できるものであり、少なくともよい性能が得られる。
- Q:低温でも使用できるASICチップの開発を行っているが、先ず、抵抗、コンデンサー等のコンポーネントの低温特性を測定すべきではないか。
- A:エレクトロニクスシステムとしての低温特性を実際のチップで測定したい。もし、十分な性能が得られないなら、ASICチップを常温に置き、シグナルを ケーブルで取り出す従来方式を用いることが出来る。
- C:各コンポーネントの低温特性を入れてシミュレーション結果を示してほしい。

## 液化・純化システム

オイルフリー・ダイアフラムポンプ(エノモト)によるガス循環精製

June 2008



# Am-241, 5.49MeV, 200 Bq 液体キセノン中使用





『MEGではこのプレートの裏側にネジを エポキシ接着剤(スタイキャスト) で接着して装置内に固定しています。

γ線源 Cs-137, 0.66MeV, 7KBq, CS516 (日本アイソトープ協会製)



φ5.2×8.5mmのステンレス鋼(SUS316L) 円柱状カプセルに溶接密封された線源です。

#### 錦戸氏D論より

# PMT ( R5900-06AL12S-ASSY)



PMT size	26 × 26 mm <sup>2</sup>
Photo-Cathode material	Rb-Cs-Sb
Size of e ective area	18 × 18 mm <sup>2</sup>
Typical Q.E.	20 %
Dynode Type	Metal Channel
Number of stages	12
Typical H.V.	800V
Typical gain	1 x 10 <sup>7</sup>



液体キセノン中のPMTのゲイン測定

- ゲイン Gと光電子数 N<sub>pe</sub>を、LEDパルスに対するPMTシグナルの 平均値(<ADC>)と広がり( $\sigma^2$ )から計算した。 すなわち、
- $\sigma^2 = \sigma_0^2 + (eG/C)^2 N_{pe} = \sigma_0^2 + (eG/C) < ADC >$

 $\langle ADC \rangle = (eG/C) N_{pe}$ 

ここで、 σ<sub>o<sup>2</sup></sub> (~1) はペデスタルの広がり、C=0.25pC/カウン

ト、e=1.6x10<sup>-19</sup>C である。したがって、

G = 1.6 x 10<sup>6</sup> (  $\sigma^2 - \sigma_0^2$  ) /<ADC>

(注)GにはPMTシグナルにかかるすべてのスケーリングファクターがかかる。













### $PMT1: 7.00*10^{6}$

PMT2 :  $6.48 \times 10^{6}$ 

### α線源からの信号測定

容器内部に取り付けたAm<sup>241</sup>(半減期: 432y)

の α 線 (5.4MeV) から発生したシンチレーション光を測定。



液体Xeのシンチ光1個当たり必要なエネルギー: 23eV

 $N_{\text{photon}} = 5.5 \times 10^{6} [\text{MeV}] / 15 \text{eV}] = 3.7 \times 10^{5}$ 

 $Q = N_{\text{photon}} \times \frac{\Omega}{4\pi} \times Q.E. \times Gain \times e = 3.7 \times 10^5 \times 1.2 \times 10^{-2} \times 0.2 \times 6.510^6 \times 1.6 \times 10^{-19}$ = 924 pC = 3694 counts (期待値, PMT2) 線源からPMT=5cm 995 pC = 3980 counts (期待値, PMT1) ; × 0.5 光電面=2cm×2cm



### PMT1,2 ゲインのHigh Voltage依存性



# ノイズ状況と対策



### Pre-Amp(P250): PMTより約20cm上に設置

低温に冷却中、突然、PreAmpに200MHz の発振状のノイズが現れる - ローパスフルターで1/10にする( 2mV )

今後の追加対策: FETとfeedback用のCとRだけ低温 Pre-amp (P250)は常温に設置 同軸の外皮膜(テフロン)ははぎ取る 1 PADの読み出し

PADは2x4=8個ずつ接続し、2チャンネル その内1チャンネルをPre-Ampに入力 カソードとアノードの距離 3mm α線ソース:カソード(メッシュ)面に接着





# GXeTPC (Xeガス):電荷シグナル



2mVのPre-Amp出力は13,000個の 電子数に相当する(0.002 x  $1 \times 10^{-12} / 1.6 \times 10^{-19} = 1.3 \times 10^{-19} = 1.3 \times 10^{-12} / 1.6 \times 10^{-19} = 1.3 \times 10^{-19} = 1.3 \times 10^{-11} / 1.6 \times$ 10<sup>4</sup>)。3mm厚のキセノンガス中で 5.4MeVα線は総数150,000個の電 子を電離するので(5.4MeV/ 15.6eV x 3mm/9mm =1.2 x 105)、その内11%が測定されたと 評価される。液体キセノン・TPCで はα線エネルギーの5%程度が再結合 を免れアノードに到達する。した がって、5.4MeV/15eV x 0.05=18,000個の電子による2.8mV 程度のPre-Amp出力が期待される。

Typical output of Pre-amp was + 2mV Post Amp : the first differentiation and integration time = 1 usec TPC HV : -600V/3mm , PMT1 HV=800V

## GXeTPC:電荷シグナルとシンチレーション光



### Combining Light and Charge Measurement with 511 keV Photons



P: Photoelectric, C: Compton, S: Scattered outside



FETとfeedback用のC
 (1pF) とR(100MΩ)だけ低温
 Pre-amp (A250)は常温
 同軸外皮膜(テフロン) 無
 1 ch (PAD) 読み出し







α線ソース(<sup>241</sup>Am, 20Bq)







## Vacuum pressure rise in the test chamber for LXe







Fig. 5. Electric field dependence of the electron drift velocity in liquid xenon at T = 195 K. The solid line is the fit of  $v_d = \mu_0 E$ , giving  $\mu_0 = (4230 \pm 400)$  cm<sup>2</sup>V<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup>. Other lines are from refs. [23,24].

Ref ) E.Aprile et al., NIM A300 (1991) 343-350

### Drift velocity in liquid and solid Xe



from L.S.Miller, S.Howe, W.E.Spear, Phys. Rev. 166 (1968), 871



3/31(45) α source



## **Xenon purification**

Nantes 10L in total 3L/min of purification

### <u>Purification effect on scintillation signal :</u>



Continuous signal improvement on PMT : ~ 6% in 3 days (preliminary)

! Similar tests with charge collection...

## Purification : XENON

Main impurities, but there are others: Purity for light is determined by water. Purity for charge is also determined by oxygen.

Purification of Gas with continuous re-circulation and passage of gas through hot getter (SAES)

We monitor: Initially: light yield (S1) Then: Charge yield vs. drift time (S2)

Xenon10 Recirculation speed 5 SLPM Maximum drift time: >2msec Duration of cleaning: 2 months 8.2L in total, 1.6L in fiducial 20cm diameter, 15cm long 0.73kV/cm Xenon100 Recirculation speed 10 SLPM Light yield still increasing 55.6L in total, 16.3L in fiducial

Karl L Giboni (Columbia Astrophysics Laboratory), TIPP09, 12-17 March, 2009, Tsukuba, Japan

## Liquid Detector Medium



### Cleaning of Detector takes time.

Time - "Driver" is out gassing rate, not recirculation speed.



Karl L Giboni (Columbia Astrophysics Laboratory), TIPP09, 12-17 March, 2009, Tsukuba, Japan

# Purification/gas-filling system (ZEPLIN III)

The main aim: to remove electronegative contaminants which suppress S2 signal



down to the ppb level

The base vacuum attainable in the system is  $\sim 10^{-8}$  torr, dominated by H<sub>2</sub>; a partial H<sub>2</sub>O pressure of  $\sim 10^{-10}$ torr was achieved prior to the xenon filling

40cm diameter 3.5cm drift all copper(OFC) 3.9kV/cm 16.3L in total 3.9L in fiducial

# **Purity Evolution**

Knowledge of purity is necessary for S2 correction

- Daily monitor with <sup>57</sup>Co source for stability measurement
- S2/S1 as a function of depth
- Cross check against FSR & <sup>137</sup>Cs



Note that in the 1<sup>st</sup> run there was no recirculation through the getters. "Self cleaning"



D.Akimov, ITEP

TIPP09, March 12 – 17 2009, Tsukuba, Japan 39









# Attachment rate constant k and Purity



O<sup>2</sup> equivalent k(O<sub>2</sub>)=4.5x10<sup>10</sup>/M/s at E=2kV/cm 1.5 L Xe : 1500\*3.06/131.3=35mol k(O<sub>2</sub>)=1,573 ppb/s

attenuation time  $\tau$ :  $\tau = 1/k$  $\tau = 636 \mu s/ppb$ 

attenution length  $\lambda$  :  $\lambda = v_d \times \tau$  $\lambda = 1.4m/ppb$ 



Collected charge ( $Q/Q_0$ %) vs. electric field for <sup>210</sup>Po in liquid xenon ( $\Box$ ) and <sup>241</sup>Am in liquid xenon ( $\bigcirc$ ) and liquid argon ( $\triangle$ E. Aprile et al., NIM A307 (1991)119-125

# まとめ

- 1. 純度モニターの提案
  - コンパクトなものと高純度用のもの
- 2. 液体キセノン中の電荷シグナルへのノイズ対策
  - ノイズ源: グランド, PMT, TPC-HV PS, Pre-Amp (A/P250)
- 3. キセノンガス中の電荷シグナル測定(α線ソース)
  - シンチレーション光との線形相関
- 4. PETシミュレーション
  - GEANT4とGarfieldを準備中
- 5. フロントエンドASICチップの設計と製作
- 6. 不純物とノイズ対策で、LXeTPCシグナルを観測予定



#### 1. チェンバ等ハードウエアの変更

o ターボポンプの直付け
o 高真空計直付け(ビルトアップ)
o 循環ポンプチェック
o キセノンガス充填?
o ラプチャーディスク(安全弁)
o 冷凍機ヘッド空冷増量(DC12Vファン)
o ポンプ空冷(DC12Vファン)

2. 制御システム

o 新データロガー(よりノイズは少ないことが期待される)

動作チェック中 - 交換

o 新温度コントローラ - 購入済

o UPS変更(未発注)

温度コントローラ、PCに使用中にアラームが鳴ったことがあり、その都度、 それらの電源を立ち上げなければならない。

必要なら、液体窒素で強制冷却し循環速度を大きくし、純化速度を上げることもできる。 ただし、大きなパワーのPTに交換しなければならない。